

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				-	CHAMFER 一般面取		-	QUANTITY 個数
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				-	FINISHING 仕上		-	-
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点				-	DECENTRATION 偏芯		-	
△×						OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)	
△× 1	rotation表記追加	19.03.03	T.F.	DESIGNED	DRAWN	OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15					-		V S - T C M 7 - 5 0 C 0	
△× 1	φ8(+0.02/0)→φ8.1(±0.05)	18.08.29	S.U.	T. T.	S. K.	OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1					SCALE	1 / 1	NAME	DRAWING / 外觀図
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1				DATE		11.05.13	DRAW NO.	0 D T C 0 3 6 2 A 3
						TOLERANCES A B C S								